

	面談日時	学年	氏名	研究題目	指導教員
1	7月30日（水） 10：00～11：15	M2	徳嵩 葵	フォトリソグラフィ/導電性ポリマーハイブリッドの表面観察	後藤 博正
2		M2	里見 昂哉	Facet電子源におけるクーロン効果シミュレーション	早田 康成
3		M1	林田 侑樹	輝度計測装置の開発	山田 洋一
4		M1	金子 月海	イオン注入による耐電圧向上を目指した機能性半導体セラミックスの研究	小倉 暁雄
5		D3	谷内 美月	鉱山跡地に自生するミゾソバの重金属耐性機構及び内生細菌の機能の解明	山路 恵子
6	7月30日（水） 11：15～12：30	M2	岸田 一甫	境界電荷法による電子源軌道シミュレーション	早田 康成
7		M2	松石 晃弥	反射電子分光による金属材料の評価	関口 隆史
8		M1	杉沢 虹多	鉱山跡地に生育する植物と微生物の相互作用の解明	山路 恵子
9		M1	秦 昌太郎	FeMn系反強磁性合金の組織と弾性・磁性	谷本 久典
10		M1	山本 隼大	電子ビーム形状計測用試料	早田 康成
11	7月31日（木） 14：00～15：45	M2	川上 涼	液晶構造を転写した高分子磁性体のSEMによる表面観察	後藤 博正
12		M2	荒井 元哉	CeB6表面の原子レベル観察	山田 洋一
13		M2	樋口 慶	噴水検出器による二次電子の分光観察	関口 隆史
14		M2	平井 雄	液中発酵における麹菌由来代替肉の微細構造制御および食感の向上	粉川 美踏
15		M1	澁谷 宗平	低真空SEMによる絶縁体孔の観察	姚 遠昭
16		M1	平野 駿輔	電子線照射による半導体デバイスダメージに関する研究	蓮沼 隆
17		M2	大場 宏祐	CeB6探針の電解研磨の制御	山田 洋一